新 闻 稿
News Release

HITACHI
Inspire the Next
日 立

2016 年 10 月 26 日
株式会社日立制作所

小泉英明专员荣获中国政府“友谊奖”

中国政府“友谊奖”颁奖大会

株式会社日立制作所（执行役社长兼 CEO：东原敏昭 / 以下简称：日立）的小泉英明专员[*1]，于近日荣获了中国政府颁发的“友谊奖”。

中国政府“友谊奖”设立于 1991 年，是政府为表彰在社会、经济、科技、教育、文化等领域为中国现代化建设做出突出贡献，并促进中国与世界各国友好交流的外国专家而设立的荣誉奖项，每年约产生 50 名获奖者[*2]。小泉英明专员此次获得这一殊荣，也是对其 20 年间与中国学术界展开交流合作，在“脑科学基础教育概念首创”及“各种计测原理的首创与社会实装”等主题研究方面所做贡献的肯定。

小泉英明专员，于 2011 年 12 月当选为中国工程院的外籍院士，是第四位日本籍院士，也是第一位来自日本民间企业的当选者。小泉英明专员因其在脑科学及测量学领域所取得的研究成绩而获得诸多荣誉。2015 年，中国分析测试协会向其颁发“突出贡献奖”，表彰其在偏振塞曼分析法[*3]方面的研究贡献。

9 月 29 日，中国政府“友谊奖”颁奖大会在北京中南海隆重举行。国务院副总理马凯向小泉英明专员等获奖外国专家颁奖。30 日，国务院总理李克强在人民大会堂会见了获奖外国专家及亲属。会见后，应李克强总理邀请，获奖外国专家还出席了习近平主席等国家领导人出席的国庆招待会。

*1 专员：日立向为世界科学技术发展做出突出贡献的公司研究人员授予的最高级别职位。
*2 2004 年及 2009 年，建国 55 周年、60 周年，各评选出 100 名获奖者。
*3 偏振塞曼分析法：1976 年提出了能够对生物体及自然环境中存在的微量金属进行高精度分析的“偏振塞曼原子吸收光谱法”。

完